

FutureTechnology from Matsueプログラムスケジュール  
 (第31回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム、第6回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」、第6回「集積化MEMSシンポジウム」)  
 2014年10月20日(月)～22日(水) くにびきメッセ(松江、島根県)

10/6現在

	会場		国際会議場(3F)	多目的ホール(1F)	小ホール(1F)	401(4F)	501(5F)	601(6F)	展示会場(1F)会議場	展示会場(1F)	ホワイエ(3F)	
	時間	会場名称	A	B	C	D	E	F	G	P	I	
1 目 10/20 (月)	am1	09:50-10:20	開会式 学会挨拶 20am1-A									
	am2	10:30-12:00	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 バイオ I バイオセンサ 20am2-A		【センサシンポジウム】 マイクロマテリアル シンポジウム MEMS応用に向けた 新材料創製 (日本材料学会連携 セッション) 20am2-C	【センサシンポジウム】 MEMS 開発基礎講座(1) 20am2-D	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS1:三次元の微細形状 創成技術 20am2-E	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS4:マイクロ・ナノ 機械の信頼性 20am2-F			技術展示 10:20-18:00	
	pm1	13:20-14:50	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 バイオ II バイオセンサ 20pm1-A	【センサシンポジウム】 ケミカルセンサ 20pm1-B	【センサシンポジウム】 マイクロマテリアル シンポジウム MEMS応用に向けた 新材料創製 (日本材料学会連携 セッション) 20pm1-C	【センサシンポジウム】 MEMS 開発基礎講座(2) 20pm1-D	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS8:スマート・インテリ ジェンス材料・デバイス 20pm1-E	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS4:マイクロ・ナノ 機械の信頼性 20pm1-F		ポスター 掲示		
	pm2	15:00-15:40	招待講演 SPPテクノロジーズ 神永 晋氏 20pm2-A									
	pm3	16:00-18:00										【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 ポスターセッション I 20pm3-PS1 20pm3-PM1
	pm4	18:10-20:00		懇親会								
2 目 10/21 (火)	am1	09:00-09:40	招待講演 東京大学 秋谷 昌己氏 21am1-A									ポスター 掲示
	am2	10:00-12:00	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 マイクロ・ ナノプロセス技術 I 21am2-A	【センサシンポジウム】 企画セッション: 神々の国、センサー工学 との接点を探して! 21am2-B	【センサシンポジウム】 IoT社会に貢献する センシング・システムの 展望 電子情報通信学会 連携セッション 21am2-C		【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS3:マイクロ・ナノ 生体医工学 21am2-E (10:00-12:15)	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS7:マイクロナノ トライボロジー 21am2-F	【センサシンポジウム】 MEMSのための 実装技術 エレクトロニクス 実装学会 連携セッション 21am2-G	技術展示 9:00-16:00		
		12:45-13:45	技術展示出展者による 発表セッション									
	pm1	13:50-14:50	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 マイクロ・ ナノプロセス技術 II 21pm1-A	【センサシンポジウム】 フィジカルセンサ I 21pm1-B	【集積化MEMS シンポジウム】 MEMS用材料技術 21pm1-C		【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS2:マイクロ・ナノ 医療デバイス 21pm1-E	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS9:分子ロボティクス 21pm1-F	【センサシンポジウム】 企画セッション: 社会インフラ モニタリング 21pm1-G			
	pm2	15:00-16:00	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 マイクロ・ ナノプロセス技術 III 20pm2-A	【センサシンポジウム】 フィジカルセンサ II 21pm2-B	【集積化MEMS シンポジウム】 光MEMSデバイス技術 21pm2-C		【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS2:マイクロ・ナノ 医療デバイス 21pm2-E	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS9:分子ロボティクス 21pm2-F	【センサシンポジウム】 企画セッション: グリーンセンサ ネットワーク 21pm2-G			
	pm3	16:10-18:10									【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 ポスターセッション II 21pm3-PS 21pm3-PM	
	pm4	18:20-19:00	招待講演 K. Petersen氏 21pm4-A									
pm5	19:00-20:00	Petersen氏を囲んで 討論会										
3 目 10/22 (水)	am1	09:00-09:40	招待講演 産業技術総合研究所 舟橋 良次氏 22am1-A1							ポスター 掲示		
	am2	10:00-12:00	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 マイクロ・ ナノプロセス技術 IV 22am2-A	【センサシンポジウム】 企画セッション: でんきの礎 22am2-B	【集積化MEMS シンポジウム】 MEMSデバイス技術 I 22am2-C	【センサシンポジウム】 MEMS 開発基礎講座(3) 22am2-D (10:30-12:00)	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS5:電池レス・デバイス のためのエネルギー ハーベストの展開 22am2-E	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 一般セッション マイクロ・ナノ熱流体 22am2-F	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 バイオ III バイオマイクロシステム 22am2-G		技術展示 9:00-15:00	
	pm1	13:20-14:50	【センサシンポジウム】 MEMS/NEMS 22pm1-A	【センサシンポジウム】 センサシステム 22pm1-B	【集積化MEMS シンポジウム】 MEMSデバイス技術 II 22pm1-C (13:00-15:00)	【センサシンポジウム】 MEMS 開発基礎講座(4) 22pm1-D	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 OS6:マイクロ・ナノと 熱電変換 22pm1-E	【マイクロ・ナノ工学 シンポジウム】 一般セッション プロセス技術と応用 22pm1-F	【センサ・マイクロナノ 合同セッション】 バイオ IV バイオマイクロシステム 22pm1-G			
	pm2	15:00-15:40	招待講演 産業技術総合研究所 原 史朗氏 22pm2-A									
	pm3	15:40-16:10	閉会式 表彰式 22pm3-A									

「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム (電気学会 センサ・マイクロマシン部門主催)	集積化MEMSシンポジウム (応用物理学会 集積化MEMS技術研究会主催)	マイクロ・ナノ工学シンポジウム (日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催)	3シンポジウム合同 プログラム
--	--	--	--------------------